

14-4 ポリマーフロンティア 2 1



次世代印刷技術と高分子材料



－プリントドエレクトロニクスへの展開－

会 期 2014年10月17日(金) 10:20～17:20

会 場 東工大蔵前会館 ロイヤルブルーホール (東京都目黒区大岡山 2-12-1)

1. プリントドエレクトロニクス技術の開発動向と課題

(産総研) 鎌田 俊英

2. セルロースナノファイバーを用いた電子デバイス透明基板とその応用事例

(大阪大学) 能木 雅也

3. 有機半導体デバイス

(東京大学) 竹谷 純一

4. 世界シェア No.1 Stratasys の 3D プリンタ テクノロジーと活用事例のご紹介

(ストラタシス・ジャパン) 小山 文博

5. 高移動度を有する新規高分子半導体

(三菱化学科学技術研究センター) 大野 玲

6. ペロブスカイト型化合物を光吸収材に用いたプリンタブル太陽電池

(京都大学) 若宮 淳志

定員 100名

参加費 ①企業 21,600円 ②大学・官公庁 10,800円 ③学生 1,080円

④名誉・終身・フェロー・ゴールド会員・シルバー会員 3,240円

※当日に会場でのご参加も可 (定員になり次第締め切らせていただきます)

詳細・お申込み : <http://www.spsj.or.jp/entry/annaidetail.asp?kaisaino=983>



【行事委員会】